

연수 제안서

연구 분야	표면분석분야
연구 과제명	원내 나노재료 분석지원 및 분석기술 개발에 관한 연구
연수 제안 업무	광전자분광법을 이용한 나노 신소재 분석법 연구
<p>(연수 내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 연수기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 9. 30(연장 가능) - 수행과제 : 원내 나노재료 분석지원 및 분석기술 개발에 관한 연구 (정책지원연구사업) - 연수 내용 : <ol style="list-style-type: none"> 1. X선 광전자분석 장비 등의 표면분석 장비의 기본 원리 및 장비구성, 신규 재료의 물성 분석법을 연수할 계획임. 2. 본 연수과정에서 연수생은 연수책임자의 지도 아래에서 나노소재 분석을 위한 광전자분광 분석법을 구축하는 과정에서 진공에 대한 기본 이해부터 광전자 분광 장치에 대한 기술적/학술적 지식을 습득 할 예정임. 3. KIST 원내의 광전자분광 측정 서비스를 지원할 예정이며, 이를 통해 다양한 소재의 XPS, UPS, IPES 해석법을 습득할 예정 	
<p>소속 센터/단 명(Center) : 특성분석센터</p> <p>연수 책임자(Advisor) : 박 수 형</p>	